

第80回応用物理学会秋季学術講演会

エリオニクス ランチオンセミナーのご案内

日時

令和元年 9月20日(金) 12:10~12:55

会場

北海道大学札幌キャンパス セミナー会場 E214

演目

- 電子ビーム描画装置の生産性と解像性の将来
- スポットビーム型スループット向上と
新規レジストを用いた細線評価

<https://www.elionix.co.jp>

株式会社 エリオニクス

